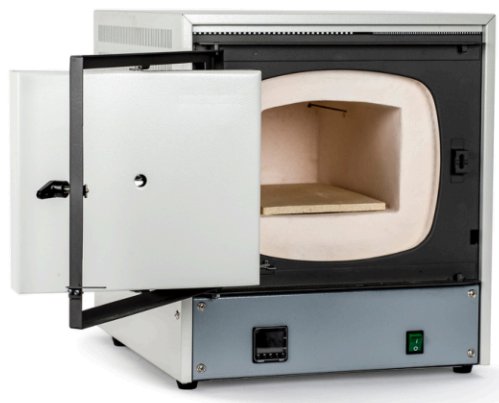


Muffovan

Piece muflowe



Cyfrowy piec muflowy sterowany mikroprocesorem.



- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratoriów, ze względu na solidną konstrukcję i ergonomiczno-nowoczesne wzornictwo,
- Szybkie nagrzewanie,
- Temperatura kontrolowana mikroprocesorem,
- Cyfrowy wyświetlacz LCD,
- Blokada bezpieczeństwa drzwi,
- Zaprojektowane do badań materiałowych, obróbki cieplnej, wypalania próbek ceramicznych i kamionkowych.

Specyfikacja techniczna:

Model	Muffovan 3	Muffovan 8	Muffovan 13	Muffovan 22	Muffovan 39	Muffovan 6,7	Muffovan 10
Reference	59000-00101	59000-00102/3/4*	59000-00105	59000-00106	59000-00107	59000-00108	59000-00109
Termostatyizacja – drzwi w górę (z wyjątkiem Muffovan 8)**							
Obj. (l)	3	8,2	13	22	39	6,7	10
Temp. pracy ciągłej (°C)	1100	1100	1100	50-1100	50-1100	1300	1300
Stabilność temp. (°C)	1	1	1	1	1	1	1
Napięcie (V)	230	230	230	230	400	230	230
Moc (W)	1800	1800	1800	3000	6000	2400	2400
Dane ogólne							
Material komory	Mufa z włókna ceramicznego						
Wym. użytkowe (mm)	120x200x105	200x310x135	230x335x170	280x500x160	320x495x230	145x310x135	190x335x170
Wym. zewn. (mm)	345x470x430	445x660x495	505x685x555	605x855x620	655x890x740	445x575x525	500x710x560

**Muffovan 8: drzwi

59000-00102	Muffovan 8	w górę
59000-00103	Muffovan 8	w lewo
59000-00104	Muffovan 8	w dół

Akcesoria

59000-01100	Brzeczysk
59000-01101	Timer (opózniony start)
59000-01102	OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
59000-01103	Komin z wentylatorem do procesu wypalania
59000-01104	Kontroler programowalny
59000-01107	Metalowa tacka (skrzynka) do obróbki próbek
59000-01108	Skrzynka gazu osłonowego i wyposażenie wlotu gazu -
59000-01109	35 mm - port serwisowy dla pieców do 1100°C